rater cases

COMMERCIAN DESCRIPTION OF THE PERSON

開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 ,

特開平10-79608

(43)公開日 平成10年(1998) 3月24日

(51) Int CL* H 0 1 P	総別記号 5/18 3/08	庁内整理番号	FI H01P	5/18 3/08	技術表示箇所
	3/08 5/02 6 0 3		April Star On	3/08 5/02	303Z
	ではない。 PROTECT AND AREA		* * :		
					数4 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	特顯平8-232980	Maca val) Lena	(71)出願人	000127662	イ・アール光電波通信研
(22)出願日	平成8年(1996)9	月3日		究所	イ・ブール元电波通信外
· Pirati		ATTACK TO SERVICE		京都府相楽郡精基 番跑	町大字乾谷小字三平谷5
	talvespiller Solsko unital		(72)発明者		Section in the section of the section is a section of the section
					町大字乾谷小字三平谷 5 イ・ティ・アール光電波
					The part of the pa
. (2	· N = 10 v 6 X 3 % 6	, B - 1; B 1			The contract of the
* 1		107 A 115 107 - 57 EXX			町大字乾谷小字三平谷 5 イ・ティ・アール光電波
	Francisco Santa Care	101 / 1223			イ・ティ・ノール元亀波
7.364.45	TERRETAR CAR COMPANY	777 (7000)	(74)代理人		(外2名)

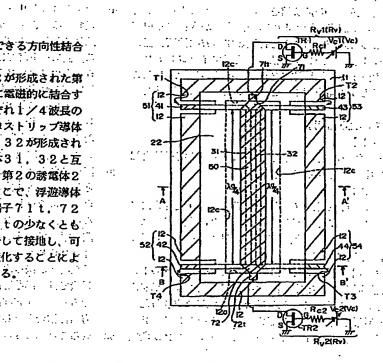
(54) 【発明の名称】 方向性結合器

【課題】 結合度を変化させることができる方向性結合 器を提供する。

Character to Shipping with the

【解決手段】 第1の面に接地導体12が形成された第一 1の誘電体21の第2の面上に、互いに電磁的に結合す るように近接して形成され、かつぞれぞれ1/4波長の 長さを有する2本の結合線路用マイクロストリップ導体 31, 32を形成してなり、導体31, 32が形成され た第1の誘電体21の第2の面上に導体31.32と互 いに電磁的に結合するように近接して、第2の誘電体2 2を介して浮遊導体50を形成した。ここで、浮遊導体 50の長手方向の両端を第1と第2の端子711.72 tとし、第1と第2の端子71t. 72tの少なくとも 1つに可変抵抗素子R v 1、R v 2を介して接地し、可・・ 変抵抗素子R v 1、R v 2の抵抗値を変化するととによ り導体31,32間の結合度を変化させる。

the remain with the same training



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の面に接地導体が形成された第1の 誘電体の第2の面上に、互いに電磁的に結合するように 近接して形成され、かつそれぞれ1/4波長の長さを有 する2本の結合線路用マイクロストリップ導体を形成し てなり、上記2本の結合線路用マイクロストリップ導体。 が形成された第1の誘電体の第2の面上に上記2本の結 合線路用マイクロストリップ導体と互いに電磁的に結合 するように近接して、第2の誘電体を介して浮遊導体を 形成した方向性結合器において、

上記浮遊導体の長手方向の両端を第1と第2の端子と

上配第1と第2の端子の少なくとも1つに可変抵抗素子 を介して接地し、

上記可変抵抗衆子の抵抗値を変化するととにより、上記 2本の結合線路用マイクロストリップ導体間の結合度を 変化させるととを特徴とする方向性結合器。

【 請求項2 】 上記可変抵抗粜子は、

直流電圧を変化させることができる可変直流電源と、 上記第1又は第2の端子に接続されたドレインと、接地 20 されたソースと、上記可変直流電源に接続されたゲート とを有する電界効果トランジスタとを備えたことを特徴 とする請求項1記載の方向性結合器。

【請求項3】 請求項1又は2記載の方向性結合器にお いて、2本の結合線路用マイクロストリップ導体の互い に対向しない各一端を終端又は短絡とし、

終端又は短絡していない2本の結合線路用マイクロスト ... 子と出力端子とし、

上記可変抵抗素子の抵抗値を変化することにより、上記 30 入力端子と上記出力端子との間の減衰量が変化する可変 減衰器として動作することを特徴とする方向性結合器。

【請求項4】 上記2本の結合線路用マイクロストリッ ブ導体の直下の接地導体にスロットをさらに形成したと とを特徴とする請求項1、2又は3配載の方向性結合

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、1/4波長結合線 路型方向性結合器に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、方向性結合器は、90度合成器又 は90度分配器として使用され、マイクロ波回路では、 フィルタ回路、平衡型増幅器や平衡型ミキサなどの種々 の回路に適用されている。

【0003】図14及び図15に、第1の従来例の1/ 4波長結合線路型方向性結合器を示す。図15に示すよ うに、誘電体基板11上に接地導体12が形成された 後、当該接地導体12上に誘電体層21を介して、2本 の結合線路用マイクロストリップ導体31、32が所定 50 せることはできない。

の間隔だけ離れてしかも互いに電磁的に結合するように 近接して形成される。しかしながら、上記結合線路型方 向性結合器では2本の結合線路用マイクロストリップ導 体31、32の間隔を極端に小さくしないと密結合の結 合線路を構成するととはできないという問題点があっ

【0004】この問題点を解決するために、本出願人 は、特願平05-135749号の特許出願(特開平0 6-350313号公報) において、改善された1/4 波長結合線路型方向性結合器(以下、第2の従来例とい う。)を提案している。この第2の従来例においては、 図16に示すように、2本の結合線路用マイクロストリ ップ導体31、32と互いに電磁的に結合するように近 接して、別の誘電体層22を介して浮遊導体50を形成。 :している。

【0005】ととで、上記第2の従来例の動作原理を図、 .3を用いて以下に説明する。一般に1/4波長結合線路 型方向性結合器における結合度Kは、偶モード(同相励 振) 時の特性のインピーダンスZevenと、奇モード (逆相励振) 時の特性インピーダンス Zod dを用い て、もしくは、各導体間の静電容量を用いて、それぞれ 次式で表現できる。

[0006]

【数1】K=20log(Zeven-Zodd)/ (Zeven+Zodd)

【数2】K=20log {C12/(C10+C12)}

【0007】 CCで、C11はマイクロストリップ導体3 リップ導体の互いに対向しない各他端をそれぞれ入力端・・・・1 .-- 3 2 間の静電容量であり、 С .。 はマイクロストリッ・ ブ導体31と接地導体1.2間の静電容量であり、C.。は・ マイクロストリップ導体32と接地導体12間の静電容 量である。まず、接地導体12と浮遊導体50は充分に、 離れており、との間には電気力線は存在しないと仮定す る。偶モード時ではキルヒホッフの法則より、浮遊導体 50とマイクロストリップ導体31,32間には電気力 線は存在せず同電位となり、接地導体12に設けたスロー ット12cの効果で静電容量Ci。又はCi。は小さくな り、偶モードの特性インピーダンスZevenは大きく なる。奇モード時では、マイクロストリップ導体31., 32の電位は絶対値が等しく符号が逆となることから、 同様にキルヒホッフの法則より、浮遊導体50は零電位 となり、浮遊導体50の効果も含めた静電容量C.は大 きく、奇モードの特性インピーダンス20ddは小さく、 なる。従って、上記数1又は数2より、密結合の結合線 路を構成できることが分かる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 梯造では、浮遊導体50は回路的に端子として使用して おらず、上配方向性結合器は、結合度Kが一定の4端子 方向性結合器としてのみ機能し、その結合度Kを変化さ

【0009】本発明の目的は以上の問題点を解決し、結 合度を変化させることができる方向性結合器を提供する **ととにある。**

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明に係る請求項1記 載の方向性結合器は、第1の面に接地導体が形成された 第1の誘電体の第2の面上に、互いに電磁的に結合する。 ように近接して形成され、かつそれぞれ1/4波長の長 さを有する2本の結合線路用マイクロストリップ導体を 形成してなり、上記2本の結合線路用マイクロストリッ 10 ブ導体が形成された第1の誘電体の第2の面上に上記2 本の結合線路用マイクロストリップ導体と互いに電磁的 に結合するように近接して、第2の誘電体を介して浮遊 導体を形成した方向性結合器において、上記浮遊導体の 長手方向の両端を第1と第2の端子とし、上記第1と第 2の端子の少なくとも1つに可変抵抗素子を介して接地 し、上記可変抵抗素子の抵抗値を変化するととにより 上記2本の結合線路用マイクロストリップ導体間の結合… 度を変化させることを特徴とする。

【0011】また、請求項2記載の方向性結合器は、請 -20 求項1記載の方向性結合器において、上記可変抵抗素子・ は、直流電圧を変化させるととができる可変直流電源 と、上記第1又は第2の端子に接続されたドレインと、 接地されたソースと、上記可変直流電源に接続されたゲ ートとを有する電界効果トランジスタとを備えたことを 特徴とする。

【0012】さらに、請求項3記載の方向性結合器は、 請求項1又は2記載の方向性結合器において、2本の結 合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向しない各 一端を終端又は短絡とし、終端又は短絡していない2本 30 【0017】図1乃至図4に示すように、半導体基板1 の結合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向しな い各他端をそれぞれ入力端子と出力端子とし、上記可変 抵抗素子の抵抗値を変化するととにより、上記入力増子・ と上記出力端子との間の減衰量が変化する可変減衰器と して助作することを特徴とする。

【0013】またさらに、請求項4記載の方向性結合器 は、請求項1、2又は3記載の方向性結合器において、 上記2本の結合線路用マイクロストリップ導体の直下の 接地導体にスロットをさらに形成したことを特徴とす rotti i kita ili ikka ili ba

(0014)

【発明の実施の形態】以下、図面を参照じて本発明に係 る実施形態について説明する。 (2) (4) (4) (8) (6)

【0015】 <第1の実施形態>図1は、本発明に係る・ 第1の実施形態である1/4波長結合線路型方向性結合 器の平面図及び回路図であり、図2は図1の方向性結合・ 器において浮遊導体50と誘電体層22とを除去したと きの平面図であり、図3は図1の方向性結合器のAー A、線についての縦断面図であり、図4は、図1の方向 性結合器のB-B' 線についての縦断面図である。図1 50 【0018】 ことで、コブレーナ線路51の接続端を端

乃至図4において、従来例の図14乃至図16と同一の ものについては同一の符号を付している。また、図1及 び図2の平面図において、上方から見て見えないものに ついては点線で描いている。・

【0016】 この第1の実施形態の方向性結合器は、第 1の面に接地導体12が形成された誘電体層21の第2 の面上に、互いに電磁的に結合するように近接して形成 され、かつそれぞれ1/4波長の長さを有する2本の結 合線路用マイクロストリップ導体31.32を形成して なり、上記2本の結合線路用マイクロストリップ導体3 1:32が形成された誘電体層21の第2の面上に上記 2本の結合線路用マイクロストリップ導体31、32と 互いに電磁的に結合するように近接して、誘電体層22 を介して浮遊導体50を形成し、さらに、上記2本の結 合線路用マイクロストリップ導体31,32の直下の接 地導体12にスロット12cを形成した方向性結合器に一 おいて、上記浮遊導体50の長手方向の両端を第1と第 2の端子711,721とし、上記第1と第2の端子7 1 t. 72 t の両方にそれぞれ可変抵抗素子R v 1. R v2を介して接地し、上記可変抵抗素子Rv1、Rv2 の抵抗値を変化するととにより、上記2本の結合線路用 マイクロストリップ導体31.32間の結合度Kを変化 させることを特徴とする。ことで、上記可変抵抗素子R v1.Rv2はそれぞれ、直流電圧を変化させることが できる可変直流電源Vc1、Vc2と、上記第1又は第 2の端子71 t. 72 tに接続されたドレインと、接地・ されたソースと、上記可変直流電源Vc1、Vc2に接 続されたゲートとを有する電界効果トランジスタ(以 下、FETという。) TR1, TR2とを備える。

1上に接地導体12が形成され、その上に、例えばポリ イミド樹脂などの有機材料にてなる誘電体層21が形成 される。ととで、半導体基板11の四隅に入出力用コブ レーナ線路51,52,53,54が形成される。コブ レーナ線路51は、中心導体41とその両側に形成され た接地導体12とから構成され、コプレーナ線路52 は、中心導体42とその両側に形成された接地導体12 とから構成される。また、コプレーナ線路53は、中心・ 導体43とその両側に形成された接地導体12とから根 40 成され、コプレーナ線路5.4は、中心導体4.4とその両 側に形成された接地導体12とから構成される。 さら に、接地導体12において、後に形成される2本のマイ・ クロストリップ導体31、32の直下部の領域に、例え ば、リフトオフプロセスを用いて、矩形形状のスロット 12 cが形成される。ととで、上記リフトオフプロセス の代わりにエッチングプロセスを用いてもよい。スロッ ト12cは、2本のマイクロストリップ導体31、32、 が占有する幅よりも広い幅を有し、かつ(1/4) λκ よりも若干長い長手方向の長さを有する。

子T1とし、コプレーナ線路52の接続端を端子T4と し、コブレーナ線路53の接続端を端子T2とし、コブ・ レーナ線路54の接続端を端子T3とする。

[0019]また、上記誘電体層21上に、2本のマイ クロストリップ導体31、32が、所定の間隔だけ離れ てかつ各長手方向が互いに平行となるように、しかも互 いに電磁的に結合するように近接して形成される。とと・ で、各マイクロストリップ導体31,32は(1/4) λgの長手方向の長さを有する。なお、実際上は、偶モ ードの管内波長と奇モードの管内波長とが互いに異なる 10 R v 1を構成する。 ため、各マイクロストリップ導体31,32の長手方向, の長さは、それらの平均の管内波長AgK設定してい

【0020】さらに、マイクロストリップ導体31の一 端は、図4に示すように、誘電体層21を厚さ方向に賞 通するスルーホール内に充填されたスルーホール導体6 2を介して中心導体42に電気的に接続され、マイクロ ストリップ導体31の他端は、同様に、誘電体層21を 厚さ方向に貫通するスルーホール内に充填されたスルー。 電気的に接続される。また、マイクロストリップ導体3 2の一端は、図4に示すように、誘電体層21を厚さ方 向に貫通するスルーホール内に充填されたスルーホール 導体64を介して中心導体44に電気的に接続され、マ イクロストリップ導体32の他端は、同様に、誘電体層 21を厚さ方向に貫通するスルーホール内に充填された。 スルーホール導体63 (図2参照。) を介して中心導体: 43に電気的に接続される。

【0021】とこで、誘電体層21を挟設するマイクロ。 ストリップ導体31と接地導体12とにより、第1のマー30... イクロストリップ線路を構成する一方、誘電体層21を. 挟設するマイクロストリップ導体32と接地導体12と. により、第2のマイクロストリップ線路を構成する。.

【0022】さらに、2本のマイクロストリップ導体3 1.32が形成された誘電体層21上に、誘電体層21 と同一の材料にてなる誘電体層22が形成され、その誘 電体層22上に、2本のマイクロストリップ導体31。 32の直上部に、当該マイクロストリップ導体3.1..3: 2の長手方向と平行な長手方向の1/4λgの長さの2 辺を有しかつ当該マイクロストリップ導体31、32の 40 (図3参照。)が生じ、接地導体に対する静電容量 長手方向と直交する所定の幅の2辺を有する長方形状の-浮遊導体50が形成される。さらに、浮遊導体50の長 手方向の一端には、導体幅が狭くなるテーパー接続導体・ 71を介して端子71 tが接続される一方、浮遊導体5 0の長手方向の他端には、導体幅が狭くなるテーパー接, 続導体72を介して端子72 tが接続される。ととで、 テーパー接続導体71,72及び端子71t,72tは 誘電体層22上に形成される。

【0023】 端子71 tは、ソース接地のFETTR1 .

イン・ソース間に流れる信号の漏洩を防止するための例。 えば数kQの抵抗Rc1を介して、出力電圧を変化する ことができる可変直流電源Vclの負極に接続される。 可変直流電源Vclの正極は接地される。ととで、可変・ 直流電源Vclの出力電圧Vcを変化することにより、 FETTR 1のゲートへの印加電圧を変化し、これによ り、FETTR1のドレイン・ソース間の抵抗値を変化 させる。すなわち、FETTR1と、抵抗Rc1と、可. 変直流電源Vc1とは、可変抵抗値Rvの可変抵抗素子。

[0024] 一方、端子72tは、ソース接地のFET. TR2のドレインに接続され、FETTR2のゲート は、ドレイン・ソース間に流れる信号の漏洩を防止する ための例えば数kQの抵抗Rc2を介して、出力電圧を 変化することができる可変直流電源V c 2の負極に接続 される。可変直流電源Vc2の正極は接地される。CC で、可変直流電源Vc2の出力電圧Vcを変化すること により、FETTR2のゲートへの印加電圧を変化し、 とれにより、FETTR2のドレイン・ソース間の抵抗 ホール導体61 (図2参照。) を介して中心導体41に 20. 値を変化させる。すなわち、FETTR2と、抵抗Rc 2 と、可変直流電源V c 2 とは、可変抵抗値R v の可変 抵抗素子Rv2を構成する。以上で、第1の実施形態の・ 方向性結合器が完成する。

> 【0025】以上のように構成された第1の実施形態の 方向性結合器においては、浮遊導体50の両端子71 t, 72 techen, chenFETTR1, TR2 を備えた可変抵抗素子Rv1, Rv2を介して接地する ことにより、FETTR1、TR2のドレイン・ソース 間を可変抵抗索子として動作させ、当該可変抵抗索子の 抵抗値を変化することにより、浮遊導体50の電位を無 限大(オーブン)から零電位(ショート)まで、順次変 化させることができる。これを図5万至図7を用いて説。 明する。

> 【0026】浮遊導体50の電位が無限大のときには、 図5及び図6に示すように、第1の従来例と同様に、結 合度Kが増大した密結合線路として動作する。一方、浮: 遊導体5.0の電位が零電位になった場合には、偶モード: では、図8に示すように、マイクロストリップ導体3: 1. 32と浮遊導体50との間に静電容量C11及びC11 C.o. C.oは大きくなり、結果として偶モードの特性イ・

【0027】一方、奇モードでは可変抵抗素子R v 1; Rv2の抵抗値に関係なく零電位であり、マイクロスト リップ導体31、32間の静電容量C、、には変化なく、 奇モードの特性インビーダンス 2 od dは第1の従来例 と比較して変化しない。従って、上記結合度Kの値は、 可変抵抗素子R v 1、R v 2の抵抗値を変化して、偶モー ードの特性インピーダンスZevenを変化することに のドレインに接続され、FETTR1のゲートは、ドレ 50 より、言い換えるとマイクロストリップ線路の対接地導

体の静電容量Cio、Cioが変化することで自在に変える。 ことができる。

美女的话菜 网络雷尼

【0028】以上のように構成された第1の実施形態において、例えばコプレーナ線路54を終端し、コプレーナ線路51にマイクロ波信号を入力したとき、当該方向性結合器のマイクロストリップ導体31の線路を介してコプレーナ線路52に出力するとともに、マイクロストリップ導体31と可変結合度で結合しているマイクロストリップ等体32の線路に出力され、これによって、上記マイクロ波信号が、コプレーナ線路53に出力される。

【0029】以上の第1の実施形態において、好ましくは、誘電体層21の誘電率を誘電体層22の誘電率に比較して低く設定される。これによって、偶モードにおいては、同電位となるマイクロストリップ導体31,32と浮遊導体50と、接地導体との間に、誘電率が比較的低い誘電体層21が介在しているので、接地導体12とマイクロストリップ導体31,32との間の静電容量C10及びC10がさらに小さくなる。一方、奇モードにおいては、マイクロストリップ導体31,32間の静電容量C10がさらに増大する。従って、結合度Kをさらに増大させることができる。

【0030】また、以上の第1の実施形態において、浮遊導体50は誘電体層22上であって2本のマイクロストリップ導体31、32の直上部に形成しているが、本発明はこれに限らず、浮遊導体50は少なくとも、2本のマイクロストリップ導体31、32と電磁的に結合するように近接して形成すればよい。さらに、接地導体1 302のスロット12cは、マイクロストリップ導体31、32との間の静電容量C1。及びC1。を小さくするために、接地導体12が2本のマイクロストリップ導体31、32から所定の距離だけ離れるように形成すればよい。

【0031】さらに、以上の第1の実施形態において、結合度Kを増大させるために、結合線路用マイクロストリップ導体31、32の直下の接地導体12にスロット12cを形成しているが、本発明はこれに限らず、スロット12cを形成しなくてもよい。

【0032】図9は、図1の方向性結合器のシミュレーション結果である透過係数S... S..の周波数特性を示すグラフである。ととで、本発明者は、各素子のパラメータを次のように設定した。

- (a) 誘電体層21の比談電率 ε = 3.7 (材料:ボリイミド)
- (b) 誘電体層21の高さ (厚さ) h 1=7.5 μm.
- (c) 誘電体層22の比誘電率ε。= 3..7 (材料:ボーリイミド)
- (d) 誘電体層22の高さ (厚さ) h 1=2.5 μm、

- (e) マイクロストリップ導体31. 32の幅Ws=1 5μm、
- (f) マイクロストリップ導体31, 32間の間隔Wg=10μm、
- (g) 浮遊導体50の幅W f = 50 μm、
- (h) スロット12 cの幅110 µm、
- (i) マイクロストリップ導体31, 32の結合している部分の線路長= $1800 \mu m$ 。
- CCで、端子T3は、例えば50Qの終端抵抗を介して 10 接地した。

【0033】図9から明らかなように、端子下1から端子T4への透過係数S.1は、FETTR1、TR2への印加電圧Vcに関係なく一定の特性を示し、端子T1から端子T2への透過係数S.1は、FETTR1、TR2への印加電圧を変化させることによって、方向性結合器の結合度Kが変化し、通過帯域の中心周波数f。を中心として対称に、端子T1から端子T4への透過係数S.1は共に変化している。とのように本発明の実施形態では、方向性結合器の結合度Kを自由に変化させることができる。また、小型・軽量の方向性結合器を構成することができる。また、との実施形態の方向性結合器を、通過量可変の帯域通過フィルタとして用いることができる。

【0034】〈第2の実施形態〉との第2の実施形態は、第1の実施形態において、2本の結合線路用マイクロストリップ導体31、32の互いに対向せず対角線上にある各一端子T2、T4を開放又は短格し、2本の結合線路用マイクロストリップ導体31、32の互いに対向せず対角線上にある各他端子T1、T3をそれぞれ入力端子と出力端子とする。とこで、上記可変抵抗素子Rv1、Rv2の抵抗値を変化することにより、入力端子T1と出力端子T3との間の減衰量が変化する可変減衰器として動作させる。

【0035】すなわち、第2の実施形態においては、第1の実施形態の方向性結合器において、結合線路用マイクロストリップ導体31、32の4個の端子T1、T2、T3、T4のうち、対角線上にあるアイソレーション・ボート、例えば、端子T1と端子T3を入出力ボートとして用いる一方、他方の組の両端子T2、T4を開放又は短絡することにより、2端子T1、T3を用いた2端子回路でオン・オフスイッチ(SPST: Single Pole Single Throw)を実現できる。また、本構成はFETTR1、TR2の印加電圧を調整することで可変減衰器としても動作する。

【0036】図10は、本発明に係る第2の実施形態の 1/4波長結合線路型方向性結合器のシミュレーション 結果である透過係数S,の周波数特性を示すグラフであ る。図10から明らかなように、端子T1から端子T2 への透過係数S,は、FETTR1。TR2への印加電 50 EVでを変化させることによって、通過帯域の中心周波 数f。を中心として対称に透過係数Sュが変化してい る。とのように本発明の実施形態では、方向性結合器の 結合度Kを自由に変化させることができる。これによ り、入力端子T1と出力端子T3との間の減衰量が変化 する可変減衰器として動作させることができる。また、 小型・軽量の可変減衰器を構成することができる。

[0037] <第1の変形例>図11は、本発明に係る。 第1の変形例である1/4波長結合線路型方向性結合器 の(図1のA-A、線についての縦断面図に対応する) 縦断面図である。図11に示すように、第1の実施形態 10 マイクロストリップ導体31,32間の電極間距離が極 に比較して、接地導体12においてスロット12cを形 成していない。とれにより、方向性結合器の結合度Kは 第1の実施形態に比較して若干低下するが、FETTR 1. TR2への印加電圧Vcを変化させるこよにより、... 結合度Kを変化させるととができる。

【0038】 <第2の変形例>図12は、本発明に係る 第2の変形例である1/4波長結合線路型方向性結合器・ の(図1のA-A、線についての縦断面図に対応する) 縦断面図である。図12に示すように、第1の実施形態 に比較して、各マイクロストリップ導体31,32を、 接地導体12のスロット12cの中央部の半導体基板1 1上に形成し、当該マイクロストリップ導体31、32 の直上部の誘電体層21上に浮遊導体50を形成しても よい。すなわち、この第2の変形例における線路結合部。 においては2本のマイクロストリップ導体31,32と その両側とから構成されるダブルコプレーナ線路を構成 している。これによって、第2の変形例は、第1の実施 形態に比較して、誘電体層22を形成していないので、 製造プロセスを簡単化するとともに、小型化することが 少なくとも2本のマイクロストリップ導体31,32と 電磁的に結合するように形成すればよい。

【0039】<第3の変形例>図13は、本発明に係る 第3の変形例である1/4波長結合線路型方向性結合器 の(図1のA-A'線についての縦断面図に対応する) 縦断面図である。との第3の変形例の方向性結合器は、... 半導体基板11上に、2本の結合線路用マイクロストリ ップ導体31、32を形成し、その上に誘電体層21を 介して、上記マイクロストリップ導体3.1、32の直上 部に、1/4λgの長手方向の長さを有する長方形状の 40 浮遊導体60を形成し、その上に、誘電体層22を介し、 て、浮遊導体60の直上部に、スロット14cを有する 接地導体14を形成したことを特徴とする。さらに、誘: 電体層21,22の側面に、接地導体12と接地導体1 4とを接続する接地導体1.3を形成した。

【0040】との第3の変形例において、偶モードで は、浮遊導体60と各マイクロストリップ導体31,3 2との間に電気力線が存在せず、 これらが同電位であ る。 ととで、接地導体14にスロット14cを形成して、

32と同電位となる浮遊導体60と接地導体14との間。 の静電容量Cxxx、Cxxを小さくすることができ、これに、 よって、マイクロストリップ導体31、32と接地導体: 12, 13, 14との間の静電容量C1, C1, を小さく するととができる。一方、奇モードでは、浮遊導体60 と接地導体14との間に電気力線が存在せず、これらが 同電位である。従って、この第3の変形例においては、 奇モードにおいて当該浮遊導体60の電位が零電位となっ って接地導体として動作するため、結果的に接地導体と: めて近接することになり、マイクロストリップ導体3 1.32間の静電容量C、が増大するととになる。 【0041】すなわち、第3の変形例においては、接地

導体14にスロット14cを形成することによってマイ クロストリップ導体31、32と接地導体との間の静電 容量C10及びC10を減少させる一方、奇モートの動作時 に接地導体として助作する浮遊導体60を形成すること によってマイクロストリップ導体31、32間の静電容 量C11を増大させる。とれによって、結合度Kを増大さ 1.00 せるととができる。

【0042】<他の変形例>以上の実施形態及び変形例: において、誘電体基板 1 1 を用いているが、本発明はと れに限らず、これに代えて半導体基板を用いてもよい。 【0043】以上の第1と第2の実施形態において、F ETTR1, TR2により可変抵抗素子Rv1, Rv2 を構成しているが、本発明はこれに限らず、可変抵抗器 などの可変抵抗素子を用いてもよい。

【0044】以上の第1と第2の実施形態においては、 浮遊導体50の両端子71t,72tは、それぞれ可変 できる。以上の第2の変形例において、浮遊導体50は 30 抵抗素子Rv1,Rv2を介して接地されているが、本・ 発明はこれに限らず、浮遊導体50の両端子71 t. 7 2 t の少なくとも1つを、可変抵抗素子を介して接地し、 Toku.

【発明の効果】以上詳述したように本発明に係る請求項 1記載の方向性結合器においては、第1の面に接地導体: が形成された第1の誘電体の第2の面上に、互いに電磁・ 的に結合するように近接して形成され、かつそれぞれ1; /4波長の長さを有する2本の結合線路用マイクロスト。 リップ導体を形成してなり、上記2本の結合線路用マイ クロストリップ導体が形成された第1の誘電体の第2の・ 面上に上記2本の結合線路用マイクロストリップ導体と 互いに電磁的に結合するように近接して、第2の誘電体... を介して浮遊導体を形成した方向性結合器において、上 記浮遊導体の長手方向の両端を第1と第2の端子とし、 上記第1と第2の端子の少なくとも1つに可変抵抗素子.. を介して接地し、上記可変抵抗素子の抵抗値を変化する。 ととにより、上記2本の結合線路用マイクロストリップ. 導体間の結合度を変化させる。従って、結合度Kを自由。 いるので、偶モード時にマイクロストリップ導体31. 50 に変化させることができる方向性結合器を構成すること

ができる。また、小型・軽量の方向性結合器を構成する ととができる。

【0046】また、請求項2記載の方向性結合器におい ては、請求項1記載の方向性結合器において、上記可変 抵抗素子は、直流電圧を変化させることができる可変直 流電源と、上記第1又は第2の端子に接続されたドレイ ンと、接地されたソースと、上記可変直流電源に接続さ れたゲートとを有する電界効果トランジスタとを備え る。従って、結合度Kを自由に変化させることができる。 方向性結合器を構成することができる。また、小型・軽 10 ある。 **量の方向性結合器を構成することができる。**

【0047】さらに、請求項3記載の方向性結合器にお いては、請求項1又は2記載の方向性結合器において、 2本の結合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向 しない各一端を終端又は短絡とし、終端又は短絡してい ない2本の結合線路用マイクロストリップ導体の互いに 対向しない各他端をそれぞれ入力端子と出力端子とし、 上記可変抵抗素子の抵抗値を変化することにより、上記 長結合線路型方向性結合器の(図1のA-A)線につい 入力端子と上記出力端子との間の減衰量が変化する可変 減衰器として動作する。従って、2つの端子間の減衰量 20 【図13】 本発明に係る第3の変形例である1/4波 が変化する可変減衰器として動作させることができる。 また、小型・軽量の可変減衰器を構成することができ

【0048】またさらに、請求項4記載の方向性結合器 においては、請求項1、2又は3記載の方向性結合器に おいて、上記2本の結合線路用マイクロストリップ導体 の直下の接地導体にスロットをさらに形成した。従っ て、結合度Kを増大させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る第1の実施形態である1/4波 30 11…誘電体基板、 長結合線路型方向性結合器の平面図及び回路図である。

【図2】 図1の方向性結合器において浮遊導体50と: 誘電体層22とを除去したときの平面図である。

【図3】 図1の方向性結合器のA-A、線についての 21a…誘電体基板、 縦断面図である。

【図4】 図1の方向性結合器のB-B 線についての 縦断面図である。

【図5】 図1の方向性結合器において偶モードのとき (R v = ∞) の電界分布を示す A - A' 線についての縦 断面図である。

【図8】 図1の方向性結合器において奇モード(Rv =∞及びR=0)のときの電界分布を示すA-A・線に ついての縦断面図である。

(7)⁽⁻⁾

【図7】 図1の方向性結合器において偶モードのとき (Rv=0)の電界分布を示すA-A' 線についての縦 断面図である。

【図8】 図1の方向性結合器においてマイクロストリ ップ導体31から接地側を見たときの等価回路図を示す 回路図である。

【図9】 図1の方向性結合器のシミュレーション結果 である透過係数 S... S.,の周波数特性を示すグラフで

【図10】 本発明に係る第2の実施形態の1/4波長 結合線路型方向性結合器のシミュレーション結果である 透過係数S」の周波数特性を示すグラフである。

【図11】 本発明に係る第1の変形例である1/4波 長枯合線路型方向性枯合器の(図1のA-A'線につい ての縦断面図に対応する)縦断面図である。 1 1 .

【図12】 本発明に係る第2の変形例である1/4波 ての縦断面図に対応する)縦断面図である。

長結合線路型方向性結合器の(図1のA-A)線につい ての縦断面図に対応する) 縦断面図である。

【図14】 第1の従来例の1/4波長結合線路型方向 性結合器の平面図である。

【図15】 図14の方向性結合器のC-C'線につい ての縦断面図である。

【図16】 第2の従来例の1/4波長結合線路型方向 性結合器の縦断面図である。

【符号の説明】

12, 13, 14…接地導体、

12c, 14c…スロット、

21.22…誘電体層、

......31, 32...結合線路用マイクロストリップ導体、

50,60…浮遊導体、

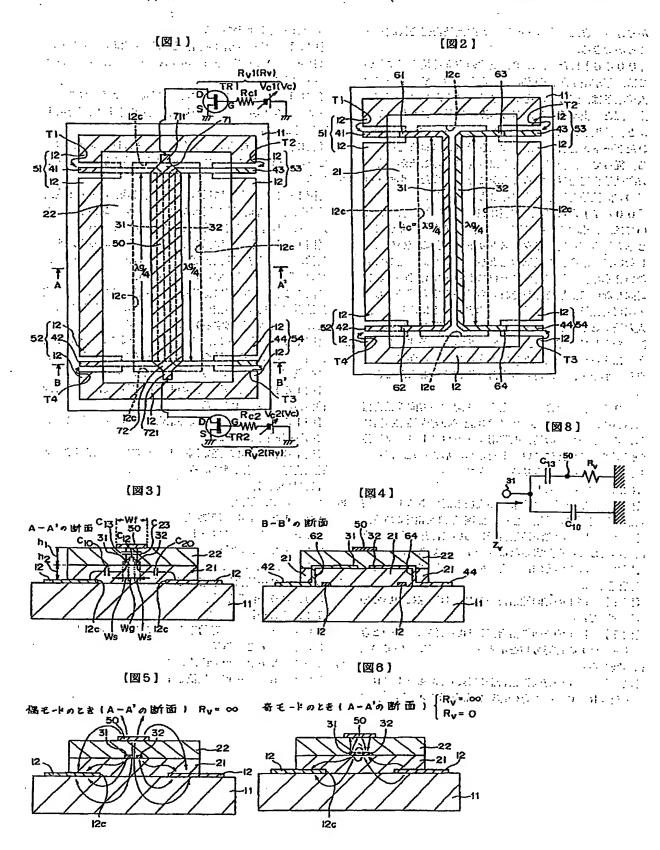
71.72…接続導体、

TR1, TR2…電界効果トランジスタ (FET)、

Rcl, Rc2…抵抗、

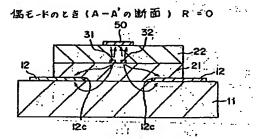
·· 40 Vc1, Vc2…可変直流電源、

Rv1、Rv2…可変抵抗素子。

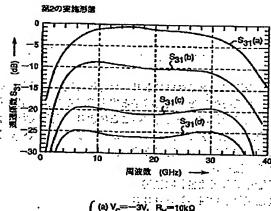


【図7】

(1) 10 10 12 (1) 12 (1) (1) (1)



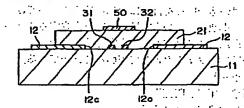
[図10]



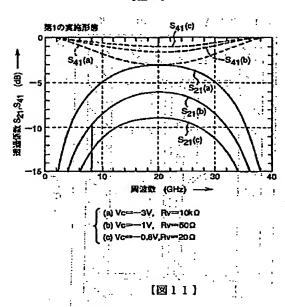
(a) $V_c = -3V$, $R_v = 10k\Omega$ (b) $V_c = -1V$, $R_v = 50\Omega$ (c) Vc=-0.6V,Rv=150 (d) V₀=10.4V,R_V=80 Control of the Contro

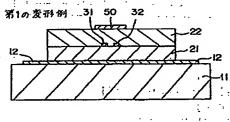
CONTROL CONTROL OF THE PARTY OF

Target Committee of Control

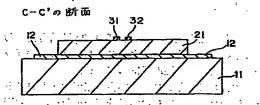


[図9]





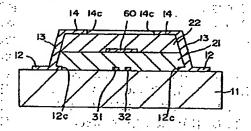
(図15)



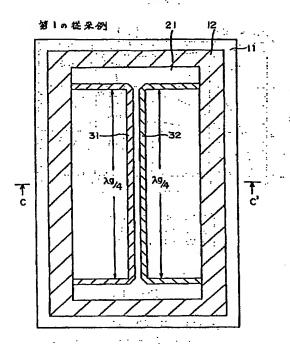
· 《図13】.

F. F. & SALES (Section 1994).

□・□□□□□ 第3の変形例

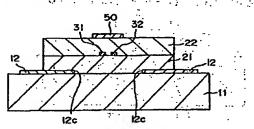


【図 1.4.] 🕟



【図1.6】

第2の従来例



1 170

【手続補正書】

【提出日】平成8年10月11日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

[補正内容]

【請求項3】 請求項1又は2記載の方向性結合器において、2本の結合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向しない各一端を開放又は短絡とし、

開放又は短絡していない2本の結合線路用マイクロスト リップ等体の互いに対向しない各他端をそれぞれ入力端 子と出力端子とし、

上記可変抵抗衆子の抵抗値を変化することにより、上記 入力端子と上記出力端子との間の減衰量が変化する可変 減衰器として助作することを特徴とする方向性結合器。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】さらに、請求項3記載の方向性結合器は、 請求項1又は2記載の方向性結合器において、2本の結 合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向しない各 一端を開放又は短絡とし、開放又は短絡していない2本 の結合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向しない各他端をそれぞれ入力端子と出力端子とし、上記可変抵抗素子の抵抗値を変化することにより、上記入力端子と上記出力端子との間の減衰量が変化する可変減衰器として動作することを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【0033】図9から明らかなように、FETTR1、TR2への印加電圧を変化させることによって、方向性結合器の結合度Kが変化し、通過帯域の中心周波数 f。を中心として対称に、婦子T1から端子T4への透過係数 S...と、端子T1から端子T2への透過係数 S...と、端子T1から端子T2への透過係数 S...は共に変化している。このように本発明の実施形態では、方向性結合器の結合度Kを自由に変化させることができる。また、小型・軽量の方向性結合器を構成することができる。また、この実施形態の方向性結合器を、通過量で可変の帯域通過フィルタとして用いることができる。

【手統補正4】

:【補正対象審類名】明細書 ...

【補正対象項目名】0047

【補正方法】 変更

【補正内容】

【0047】さらに、請求項3配載の方向性結合器においては、請求項1又は2記載の方向性結合器において、2本の結合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向しない各一端を開放又は短絡とし、開放又は短絡していない2本の結合線路用マイクロストリップ導体の互いに対向しない各他端をそれぞれ入力端子と出力端子とし、

上記可変抵抗素子の抵抗値を変化することにより、上記 入力端子と上記出力端子との間の減衰量が変化する可変 減衰器として助作する。従って、2つの端子間の減衰量 が変化する可変減衰器として助作させることができる。 また、小型・軽量の可変減衰器を構成することができ る。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.